## 往復動シールのしゅう動抵抗に及ぼす表面デンプルの影響

## The Effect of Surface Dimples on the Friction Coefficient of a Flooded Reciprocating Model Lip Seal

楼 黎明 L.LOU

In order to investigate the effect of surface dimples on the friction coefficient of a rod seal, model lip seals including six patterns of dimples and plane one were used to investigate the effect on friction coefficients. The differences of the friction coefficients between a plane model and dimple models, and the effect of the specification of dimples are discussed. Furthermore, in order to explain the mechanism of the effect of dimples, the processes of oil film formation on the contact surface have been observed by an optical interferometric method. It was found that the effects of dimples on the friction coefficient can be explained by the oil film formation on the contact surface.

Key Words: dimple, rod seal, friction coefficient, oil film

#### 1.はじめに

低しゅう動抵抗はシール性能の良し悪しを評価 する重要なファクターの1つである.油圧パワー ステアリングシステムにおいて, ロッドシールの しゅう動抵抗が大きくなると,操舵フィーリング の特性が悪化される.ロッドシールのしゅう動抵 抗を低減させるために,シールの緊迫力またはし ゅう動摩擦係数を下げる必要がある.今まで,シ ールの密封性を維持しながら緊迫力を下げるさま ざまな努力1,2,2がなされてきた.たとえば,ばね の緊迫力を小さくしたり,接触面圧を保ちながら 接触面積を小さくしたりしてきた.緊迫力の低減 によるしゅう動抵抗の低下はすでに繰り返し実施 されており,ほぼ限界にきている.そのために, 摩擦係数を下げる試みが盛んに行われている<sup>3)~6)</sup>. たとえば,低摩擦材料やPTFEによる表面コー ティング方法などが開発されている.しかし,そ れらの方法では,シールのコストを著しく上昇さ せる欠点を持ち合わせている.そこで,本研究で はしゅう動部に微小のデンプルを設けて摩擦係数 の低減を試みた.

#### 2. 実験方法

#### 2.1 実験装置

実験装置の模式図を図1に示す.モデルシール はガラス円盤とロードセルの間に取り付けてあ る.モデルシールに作用する荷重はロードセルで 検出できる.軸の往復動をシミュレートするため に,サーボモータでガラス円盤を反復揺動させる ことができる.しゅう動部にある油膜は顕微鏡で 観察できるようになっている.油膜の測定には, 光干渉法<sup>7)</sup>を使用した.



図1 実験装置の模式図

Schematic diagram of experimental apparatus

#### 2.2 モデルシールおよびデンプルのパターン

図2にモデルシールの模式図を示す.微小デン プルは密封面に設けた.微小デンプルの影響を考 察するために,図3に示す6種類のデンプルパタ ーンを設計した.その仕様を表1に示す.



表1

Specifications of dimples								
No.	長さ, µm	幅, µm	円周方向 ピッチ,	軸方向 ピッチ ,	配置角度 , 。	深さ, µm		
<u> </u>			μm	μm				
1	180	30	340	160	0			
2	180	100	340	160	0			
3	340	100	500	160	0	20 - 10		
4	340	100	680	320	0	50~40		
5	180	30	250	400	45			
6	340	100	410	400	45			
7	凹凸なし							

デンプルの仕様



No. 4 0.34mm

No. 6

#### 微小デンプルの写真 図3 Patterns of dimples

#### 2.3 実験条件

実験条件を表2に示す.

#### 表2 実験条件

Experimental conditions

モデルシールの材料	シリコンゴム		
硬度,IRHD	55		
接触部の長さ,mm	30		
バレル角度 , °	20		
温度	室温		
潤滑油	スピンドル油(VG10)		
油の屈折率	1.47		
荷重,N	32		
<b>速度 ,</b> mm/s	<b>3</b> , 5.9 , 30 , 59		
ガラス円盤回転半径,mm	85		

### 3. 結果および考察

3.1 プレーンモデルの場合

3.1.1 摩擦係数の経時変化

異なる速度の条件下で得たプレーンモデルの摩 擦係数の経時変化を図4に示す.図4では,正の 摩擦係数はガラス円盤が時計回りの時に得たもの であり,負の摩擦係数はガラス円盤が逆時計回り の時に得たものであった.図4から正の摩擦係数 は最初に急激に大きくなるが、その後、ほぼゼロ ラインの近傍に変化した.負の摩擦係数は時間と ともに増加し,最大値は行程の最後に現れた.



Friction coefficient histories (plane model)

#### 3.1.2 油膜の形成状態

正の摩擦係数のピークが行程の最初の所に現れ る理由はしゅう動部に形成する油膜状態から説明 できる.図5に速度59mm/sの条件下で,しゅう 動部に油膜がどのように形成されるのかを示す. ここで,tはガラス円盤の移動時間であり,油膜 がしゅう動部に形成しようとする時のタイミング をゼロとした.しゅう動部に油膜が形成されると, 干渉縞が現れる.静止時にはしゅう動部に干渉縞 が観察されていないため,しゅう動部に油膜が形 成されていないと推定できる.ガラス円盤が右側 に向けて移動し始めると,しゅう動部に干渉縞が 現れた.これはしゅう動部に油膜が形成し始めた ことを意味し,図4に示すように摩擦係数の低下 をもたらした.図5の条件下では,全しゅう動部 に油膜を形成させるのに約0.09秒しかかからなか

った.この行程の最後に,しゅう動部に厚さが約 960nmの油膜が形成された.ここで注意すべきこ とは,油膜が全しゅう動部に形成するまでの時間 がちょうど図4に示す正の摩擦係数のピークが現 れた時間と一致する.これは正の摩擦係数のピー クの現れがしゅう動部の潤滑状態で説明できるこ とを意味する.図6に一旦しゅう動部に形成され た油膜がどのようにプレーンモデルのしゅう動部 からなくなっていくかの様子を示す.図6から, 油膜がしゅう動部から完全になくなるのに必要な 時間が約0.27秒であることが分かる.この行程で, 油膜がなくなっていくことはしゅう動部の摩擦係 数を増加させ,最大摩擦係数が行程の最後に現れ ることをもたらした.そして,これは次の行程で 摩擦係数のピークが最初の所に現れることを来し たのである.





Process of oil film formation (plane model, speed=59mm/s)



図6 プレーンモデルの油膜除去状態(速度=59mm/s) Process of oil film removal (plane model, speed=59mm/s) 3.2 デンプルモデルの場合

#### 3.2.1 摩擦係数の経時変化

異なる速度の条件下で,6パターンのデンプル モデルの摩擦係数の経時変化を図7-図10に示 す.図7-図10に示す摩擦係数を図4に示す摩擦 係数と比較して分かるように,速度が高い場合に は,デンプルモデルの最大摩擦係数がプレーンモ デルの最大摩擦係数に比べてかなり小さいことが 分かる.しかし,速度の低下につれて,デンプル モデルの最大摩擦係数が次第にプレーンモデルの 最大摩擦係数より大きくなってくる.これは,速 度の低下がモデルシールとガラス円盤との間のく さび効果を弱めて,しゅう動部に流入する油の量 を減らし,油膜がデンプルモデルの全しゅう動部 に形成できなくなることを引き起こした結果であ る.









#### 3.2.2 デンプルの幅と長さの影響

図7 - 図10に示すNo.1とNo.2の結果を比較し て、デンプルの幅の摩擦係数に及ぼす影響を知る ことができる.それらの図から、デンプルの幅が 大きい方が摩擦係数が比較的に小さくなることが 分かる.

図7 - 図10に示すNo.2とNo.3の結果を比較して,デンプルの長さの摩擦係数に及ぼす影響を知ることができる.それらの図から,デンプルの長

さが長い方が摩擦係数が比較的に小さくなること が分かる.

ゆえに,デンプルの長さが長いほど,幅が広い ほど摩擦係数が小さくなることが言える. 3.2.3 デンプルの配置方法と軸ピッチの影響

図7 - 図10に示すNo.4とNo.6の結果を比較し て,デンプルの配置方法の摩擦係数に及ぼす影響 を知ることができる.それらの図から,No.6の 方がNo.4に比べて摩擦係数が比較的小さくなる ことが分かる.ゆえに,デンプルの配置方法も摩 擦係数に影響を及ぼすことが分かる.

図7 - 図10に示すNo.3とNo.4の結果を比較し て、デンプルの軸ピッチの影響を知ることができ る、それらの図から、No.3の方がNo.4に比べて 摩擦係数が小さいことが分かる、ゆえに、デンプ ルの軸方向のピッチが摩擦係数に大きな影響を及 ぼすことが分かる、軸ピッチが小さいほど摩擦係 数が小さくなる、

#### 3.2.4 油膜の形成状態

図11に油膜がどのようにデンプルモデルのし ゅう動部からなくなっていくのかの様子を示す. 図11と図6を比較して分かるように,油膜がし ゅう動部から完全になくなるのに必要な時間がデ ンプルモデルの方がプレーンモデルに比べて長い ことが分かる.プレーンモデルの場合には,油膜 がしゅう動部から完全になくなるのに必要な時間 がわずか0.27秒であるのに対して,デンプルモデ ルの場合には,行程の最後まで(1.35秒)しゅう動 部に若干の油膜が依然として残っている.つまり, デンプルモデルの方が潤滑時間がプレーンモデル に比べて比較的に長いのである.これはデンプル モデルの最大摩擦係数が比較的に小さくなる理由 である.

図12にデンプルモデルのしゅう動部に油膜が どのように形成されるのかの一例を示す.図5に 示すプレーンモデルの結果と比較して分かるよう に,デンプルモデルの場合は一部のしゅう動部に 油膜が形成されていない.これがこの行程の後半 にデンプルモデルの摩擦係数がプレーンモデルの 摩擦係数に比べて大きくなる理由である.



# Koyo

### 4.おわりに

しゅう動部に設けた微小デンプルの摩擦係数に 及ぼす影響を検討するために,プレーンモデルシ ールと6種類のデンプルモデルシールの摩擦係数 を実測し,光干渉法でしゅう動部にある油膜分布 の形成状態を観察した結果,下記のことが分かっ た.

- 1 )表面デンプルはしゅう動部の摩擦係数に大き な影響を及ぼす.適切なデンプルはしゅう動 部の最大摩擦係数を大きく低減できる.
- 2)デンプルの仕様により、摩擦係数に及ぼすデ ンプルの影響が大きく変化する.これは最適 なデンプルパターンが存在することを意味す る.より大きな面積をもち、小さなピッチを 有するデンプルの方が摩擦係数が比較的に小 さくなる.
- 3)デンプルの摩擦係数に及ぼす影響は速度に依存する.速度が高いほどその影響が顕著となる.
- プレーンモデルシールの場合は,最大摩擦係 数が速度の増加とともに増加する.

(本論文は2003年4月8日~10日まで英国のヨーク市で開催された第17回シール国際大会(BHRG主催)にて発表した論文<sup>8)</sup>を編集したものである.)

### 参考文献

- 1 ) B. S. Nau : Proc. Instn. Mech. Engrs., vol. 213 Part J (1999) 215.
- 2) 安井啓剛,尾島照夫,満丸敏道: Koyo Engineering Journal, no. 127 (1985) 40.
- 3 ) Hirano, F. and Kaneta, M. : Proceedings of the Fifth BHRG International Conference on Fluid Sealing, 1971, paper G2 (BHRG Cranfield, Bedfordshire).
- 4)沖 芳郎,平田正和,伊藤健二:トライボ ロジスト,vol.45,no.1 (2000) 41.
- 5 ) Bertolet, E. C. : Proceedings of the 12th National Conference on Industrial Hydraulics, vol. 10 (1956) 56
- 6) 楼 黎明:トライボロジー会議前刷集(2001 春)269.
- 7 ) Lou, L. : Lubrication Engineering (Dec. 2001) 15.
- 8 ) Lou, L. : Proceedings of the 17th International Conference on Fluid Sealing (2003) 187 (BHRG, York).

#### 筆者



\* 総合技術研究所 トライボロジー研究部